

## 출원번호통지서

출원일자 2025.10.23  
특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(1078712)  
출원번호 10-2025-0154880 (접수번호 1-1-2025-1185162-16)  
(DAS접근코드AC68)  
출원인명칭 연세대학교 산학협력단(2-2005-009509-9)  
대리인성명 특허법인지평(9-2016-100061-5)  
발명자성명 최우영 양승재 이재호  
발명의명칭 히스토그램 모니터링을 이용한 실리콘 애벌랜치 포토다이오드의 자동 바이어스 제어 장치 및 그 방법

## 지식재산처장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지([www.patent.go.kr](http://www.patent.go.kr))에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.  
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.  
※ 심사제도 안내 : <https://www.moip.go.kr>-지식재산제도